

ネットワークにはイノベーションがある

Goertek Technology Japan

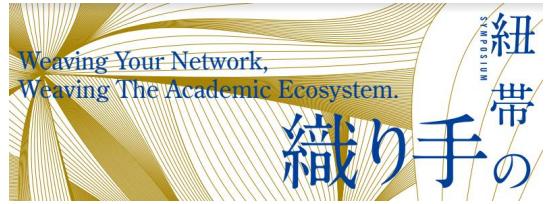
林育菁



1. 私のネットワークの形成

分野・領域渡りによるネットワーク形成

自然の流れでチャンスをつかみ、
そしてネットワークになるように



技術分野

MEMS・NEMS

バイオ
メディカル

システム集積化

先進材料

経歴

学

東北大学・UC Berkely

研

Farunhofer

官

仙台市・ザクセン州

産

MEMSCORE・
Goertek Japan

国

台湾

日本

ドイツ

米国

中国

～自分の人生・自分のキャリアに基づき、自分らしいネットワークを形成しよう～



東北大学 学際科学フロンティア研究所

Goertek



2. ネットワークによる成果転換

2. 1 国 & 研究機関を橋渡した国際共同研究

日本
東北大学

V.S.

ドイツ
Fraunhofer研究機構



TOHOKU
UNIVERSITY



東北大学 学際科学フロンティア研究所

Goertek



TOHOKU UNIVERSITY

Fundamental Policies



1. 「研究第一主義」 Research-intensive University
2. 「門戸開放」 Have University's doors open to the World and Community
3. 「指導的人材育成」 Development of Leading Human Resources

東北大学機械・知能系江刺研究室 最先端のMEMS研究



- ・自作の装置が多数で、装置の操作・修理・改造、クリーンルームの掃除等、一番基本のことを行う
 - ・企業からの常駐研究員が20名弱、産業界視野
 - ・世界各国の留学生で国際性が豊富



Nikkei-Sangyo (Dec.12,2003)

Highest evaluation by industry



Equipment examples



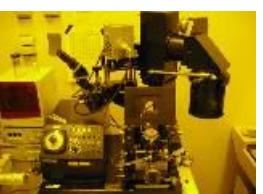
Photo fabrication equipments



Spin coater
+
Development Aligner photolithography machine

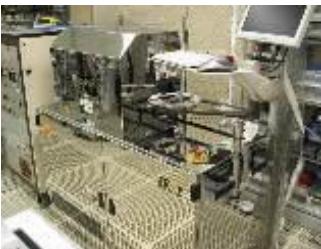


Double-side



One-side

Substrate bonding technology



Direct bonding
Anodic bonding
etc.

Thin film deposition / processing technology



Oxidation Furnace



RIE



Sputter

Bulk Si processing technology



Si anisotropic
etching equipments



ドイツFraunhofer研究機構 産業に近い研究開発



- ・ 産業に近い研究開発環境、Boschなどの企業プロジェクトを行う
- ・ メリハリの仕事文化、ライフバランスによる高質研究開発成果
- ・ コミュニケーション能力による成果の良い見せ方



Environment examples



**5 Professorship Microtechnology,
Weinhold building**



15 Fraunhofer ENAS building



14 Institute of Physics



6 ZfM / laboratory H



Japan-Germany Cooperation@ WPI-AIMR

JST-DFG日独共同研究プロジェクトの5段階評価の最高評価を獲得



Tohoku University (Japan)

Prototype

- Provide key components to systems
- Pioneer leading-edge research
- Open research environment with plenty of home made equipments
- Process by researchers: flexible & novel

Innovation



Fraunhofer ENAS (Germany)

Wafer level

- Smart system integration and reliability
- In preparation for industrially mass production and back end of line
- Latest commercialized equipments including class 10 cleanroom
- Process by technician: professional & stable

Application



MEMS matching supporter by City of Sendai

MEMSなど付加価値の高い製品開発を支援します！

仙台市は、大学や国内外の研究機関との連携により、MEMSなどマイクロナノ分野の技術を活用した製品開発などを支援しています。

技術支援を行うコーディネーター

MEMS 開発ディレクター
(仙台市) 非常勤(嘱託職員)



百津 健太郎

東北大
マイクロシステム研究開発センター
高機能

專題 分野

MEMS（微細加工に関する総合科学技術会議）

二七一

MEMS をつくる、使うことはもちろん、薄膜のコーティング、パターン形成など微細加工を用いた高付加価値のものづくりを支援します。用途に応じて東北大の施設、技術をご紹介します。

MEMS 開発アシスタントディレクター (仙台市 非常勤職員)



大高 剛一

ソリコー
研究開発本部東北研究所
主幹研究員

野分部

材料アライス MEMS (微細加工に関する総合科学技術会議)

メッセージ

加速度センサやミラーライズ等 MEMS により実現されたアプリケーションが多数あります。仙台地域は、MEMS 関連のアクティビティーが大変高い地域です。企業での経験を活かし地域企業の商標のアイデアの実現を MEMS でサポートいたします。



專題分野

光技術（光電子増倍管、ランプ、光半導体素子、カメラ等）

メッセージ

製品により付加価値を高めるために MEMS を使うことを、また、各企業が現状直面している課題解決に MEMS の製造工程、検査に使われる様々な技術を活用してみることをお勧めします。

販賣扶助相談等(無料)の
お申し込み、お問い合わせ先

仙台市経済局産学連携推進課
TEL: 022-214-8245 E-mail: kei008060@city.sendai.jp

Weaving Your Network, Weaving The Academic Ecosystem.

W W W I S H A M S

紐 帯の 織り手

MEMS技術情報交換やシンポ開催
独研究機構と協定延長
仙台市

仙台市 「MEMS」支援強化

2010.06.10
河北新報



伊藤副市長(左)から委嘱状を受け取る竹村氏

Inclusive agreement between City of Sendai and Fraunhofer Institute extended



In 2010



Activities with Saxony Economic Development Corporation



- Saxony Economic Development Corporation Reception for SEMICON JAPAN 2009 (2009.11.30)
- Saxony workshop “organic electronics – investment opportunities in Saxony” (2010.11.29)
- Seminar “Nanotechnology for Electronics and Energy Efficiency - Novel Developments from Saxony” at seeds&needsB, Nano Tech Exhibition (2011.02.16)
- Seminar “Nanotechnology for Electronics and Energy Efficiency - Novel Developments from Saxony” at seeds&needsB, Nano Tech Exhibition” (2012.02.16)





2. ネットワークによる成果転換

2. 2 イノベーティブアイデアの創生

学術研究成果 ←→ 應用技術

融合研究@WPI-AIMR



Satellite and Partner Institutions (International Cooperation)

The University of Cambridge
Satellite: BMG research
 Alan Lindsay Greer (PI)
 Shantanu Madge (PD)
 Corporate PI: Alain R. Yavari
 Grenoble Institute of Technology
 Alain Reza Yavari (PI)
 Konstantinos Georgarakis (PD)
 Kateryna Chornokhvostenko (PhD)
 Chemnitz Univ. of Technology
 Thomas Gessner (PI)
 Yuching Lin (Assist. Prof.)
 University College London
 Alexander Shluger (PI)
 Peter Sushko (Assoc. Prof.)
 Thomas Trevethan (Assist. Prof.)
 Keith McKenna (Assist. Prof.)

Inst. of Chem. Chinese Academy of Science
Satellite: Soft Materials
 Li-Jun Wan (PI, member of CAS)
 Rui Wen (PD)
 Tsinghua University
 Qi-Kun Xue (PI, member of CAS)
 Hongwen Liu (Assist. Prof.)
 The Hong Kong Univ. ,Sci. & Tech.
 Wu Hongkai (PI)



University of Wisconsin
 Max G. Lagally (PI, member of NAE)
 Shelley Ann Scott (Assist. Prof.)
 University of Massachusetts Amherst
 Thomas P. Russell (PI, member of NAE)
 Le Li (PhD)
 Johns Hopkins University
 Kevin J. Hemker (PI)
 University of California, Los Angeles
 Paul S. Weiss (PI)
 Harvard Medical School
 Ali Khademhosseini (PI)
 Texas A & M
 Winfried Teizer (PI)



異分野融合によるイノベーション創出



Four Research Groups

1 Bulk Metallic Glasses Leader (A. Inoue)

BMG deals with advanced nonequilibrium metallic materials, such as, amorphous, glassy, quasicrystalline and nanocrystalline alloys that exhibit unique and useful physical, chemical, mechanical, electrical, corrosion and other properties.



2 Nanophysics Leader (T. Sakurai)

2 Nanophysics Leader (T. Sakurai)

Elucidation and fictionalization of electronic states in designed interfaces are the key targets in the research of division. One of the emerging materials is oxides that exhibit versatile, gigantic, and mutually-coupled responses to the stimuli.



3 Nanochemistry Leader (Y. Yamamoto)

Fabrication, characterization, and functionalization of hierarchically structured materials ranging from molecular scale to micrometer size are key issues of the nanochemistry division.



4 Device/System Leader (T. Miyazaki)

M&N EMS (Micro & Nano Electro Mechanical Systems) are research subjects of Thrust 4.

New development on universal ideal memory, n-type silicon, metallic glasses nanowires, and etc., is proceeding.



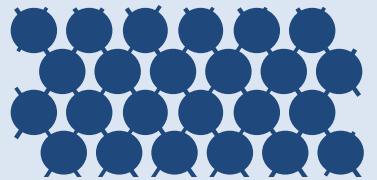
材料科学で大活躍な材料を応用研究へ



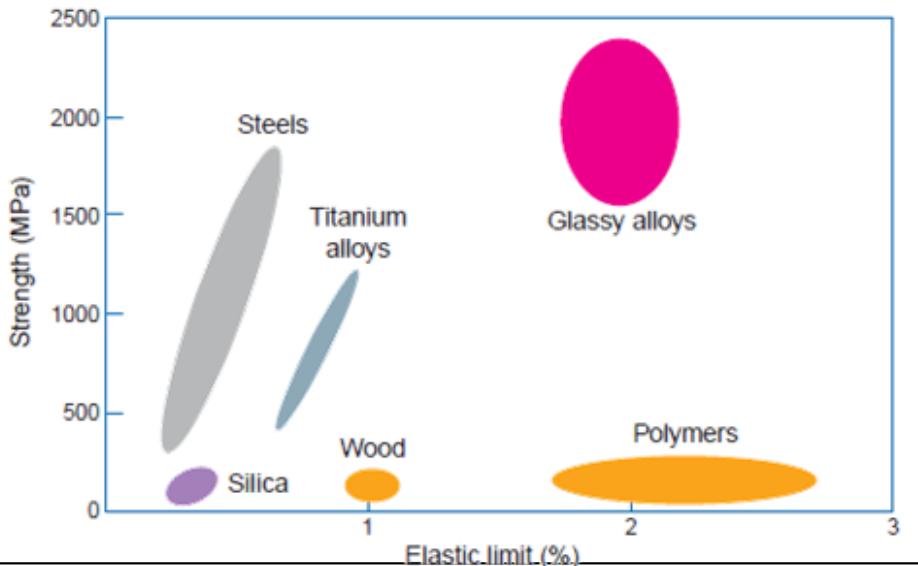
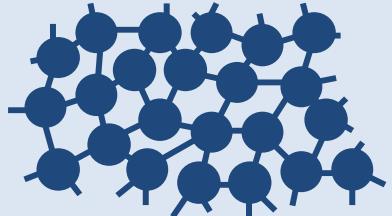
Metallic glass

- ✓ High strength
- ✓ Electrical conductivity
- ✓ Superior elastic limit
- ✓ Good ductility
- ✓ Anticorrosion
- ✓ Good wear-resistance
- ✓ Formability in the supercooled liquid state

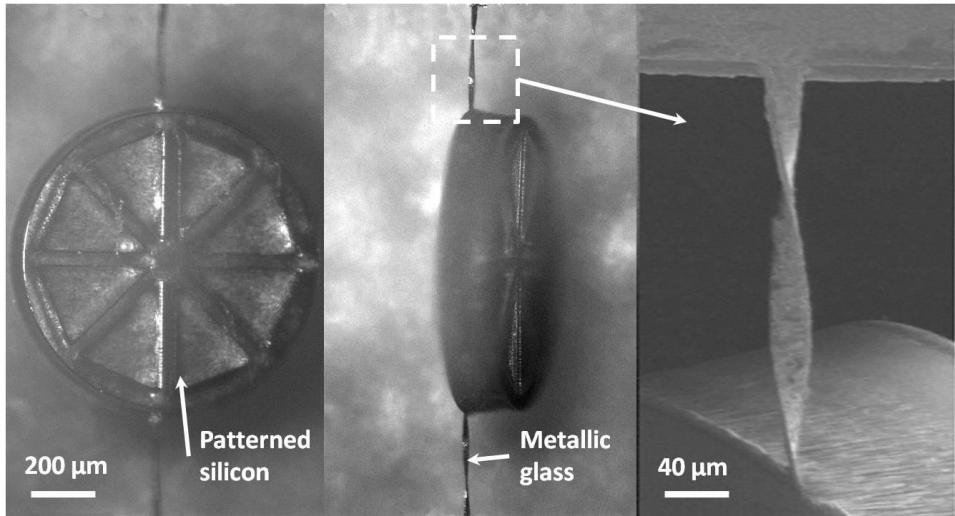
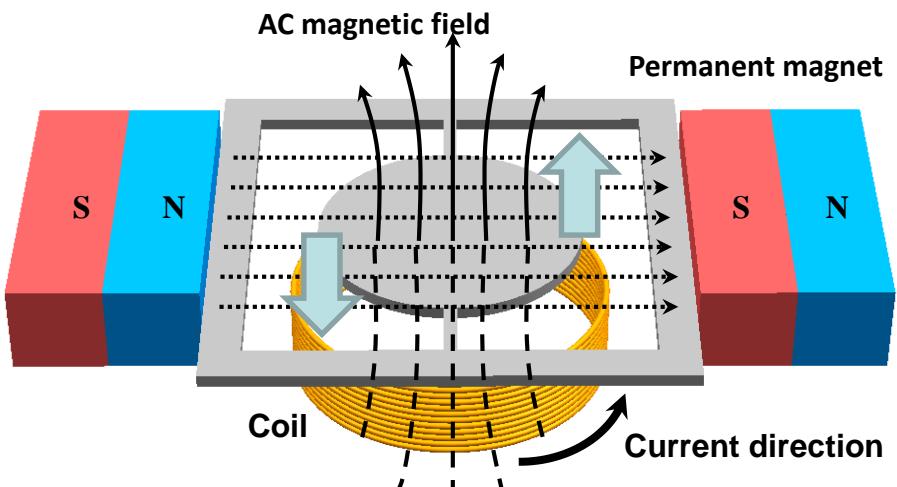
Normal metal - Crystal structure



Metallic glass - Amorphous structure



Metallic glass micro scanner



- ✓ 270° tilting angle was attained by static operation.
- ✓ 140° optical scanning angle was achieved by resonant actuation.



Metallic glasses: “Revolutionary” advance in MEMS

Homepage source:
<https://research.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/en/research/986>

“Metallic glass as a mechanical material for microscanners”, Y. -C. Lin, Y. -C. Tsai, T. Ono, P. Liu, M. Esashi, T. Gessner and M. Chen, Advanced Functional Materials, pp. 1 –6 (2015)

Metallic glasses: ‘Revolutionary’ advance in MEMS

Jan 25, 2016

keywords: MEMS, metallic glass, actuators, microscanner, sensor, ZrAlCuNi

Replacing silicon with a metallic glass enables a low-powered microelectromechanical system with a high rotational performance to be realized

The fragility of silicon after it has been subjected to microprocessing limits the use of silicon-based microelectromechanical systems, or ‘MEMS’, in devices with large rotational movements. Now, by exploiting the high robustness of metallic glasses, AIMR researchers have constructed a MEMS device that boasts an ultrahigh rotational performance as well as a very low power consumption, making it attractive for next-generation sensors and actuators¹.

Metallic glasses are alloys that are characterized by a non-crystalline structure and a low elastic modulus. Yu-Ching Lin first encountered them when she joined the AIMR at Tohoku University, and she was immediately struck by their potential for MEMS. “Metallic glasses are amorphous and are very strong on micro and nanoscales,” she explains. “I thought they would be very promising for MEMS, which need tough micro and nanostructures to prevent breakage during actuation.”

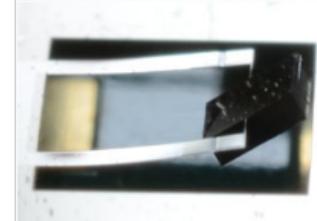
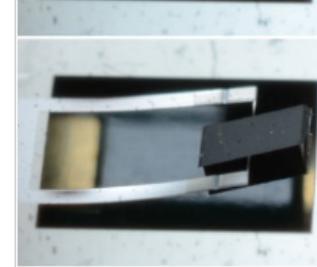
Lin realized that, because they have lower elastic moduli than silicon, metallic glasses could be used to realize a higher degree of movement in MEMS. This is exciting for sensing and actuating applications, since larger deflections mean higher performance.

To test this idea, Lin and her collaborators constructed a microscanner that contained a zirconium-based metallic glass (see image). The scanner had a large rotation angle of 146 degrees at a low power consumption in the microwatt range. Lin notes that it would be exceedingly difficult to realize such a large deflection angle and low power consumption simultaneously in a silicon-based MEMS.

To explore the potential of the scanner, the team deployed it as part of an optical coherence tomography imaging system, which they used to obtain images of a human finger. The metallic-glass MEMS scanner obtained images at a lateral resolution about ten times better than silicon-based scanners reported in the literature, says Lin. “Many MEMS researchers are developing microscanners for optical coherence tomography imaging based on silicon, with very slow scanning speeds.”

Its high performance and envably low power consumption make MEMS fabricated from metallic glasses promising for emerging wearable technology, for which fast draining batteries are a concern. Looking further ahead, “if we can combine our device with a self-generation device, maybe in the future we won’t even need a battery,” says Lin.

Lin notes that both metallic glasses and MEMS are strong research fields at Tohoku University, and that working at the AIMR has enabled her and her collaborators to bridge the two fields and create this novel metallic-glass MEMS device.



The metallic-glass-based microscanner in action. Its metallic-glass components enable a much higher rotation angle to be achieved than that of a conventional silicon-based device.

© 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim



site resources

- Email alert signup
- RSS feed

search

 GO

AIMResearch PDF



Research Highlights 2015

Download a FREE PDF of AIMResearch 2015 (6.1Mb)

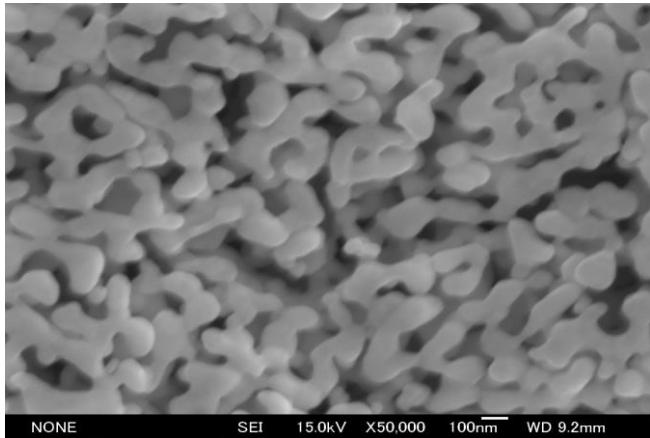
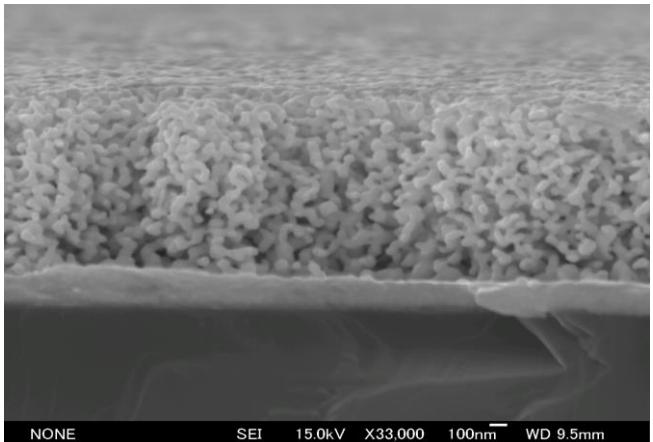
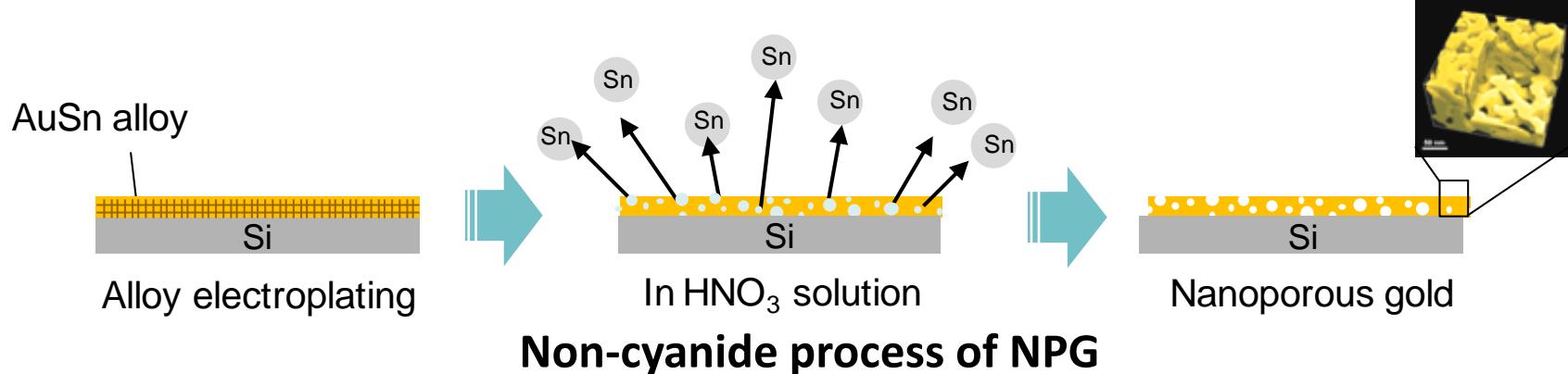
[Download previous issue ▾](#)

jobs & events

Upcoming events and positions currently available at the WPI-AIMR

- [\[jobs\] Open Positions](#)

Nature誌に掲載するホット材料を応用研究へ

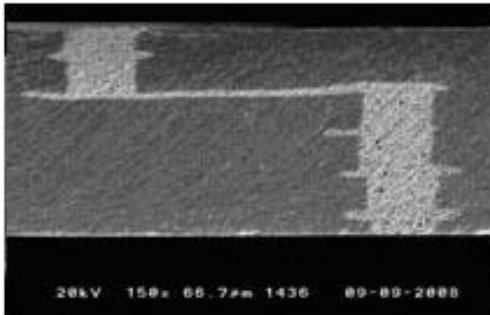
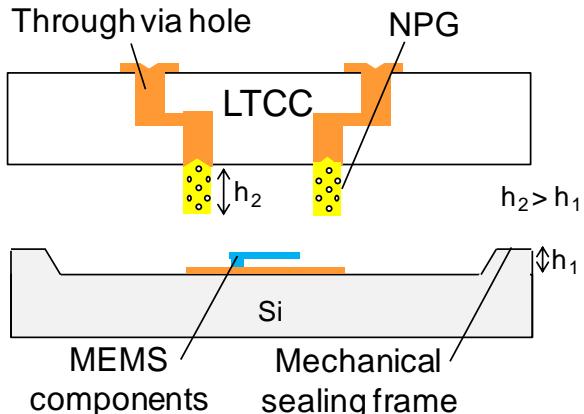


As-fabricated NPG SEM images of cross section view and top view

Wafer level Packaging for MEMS devices

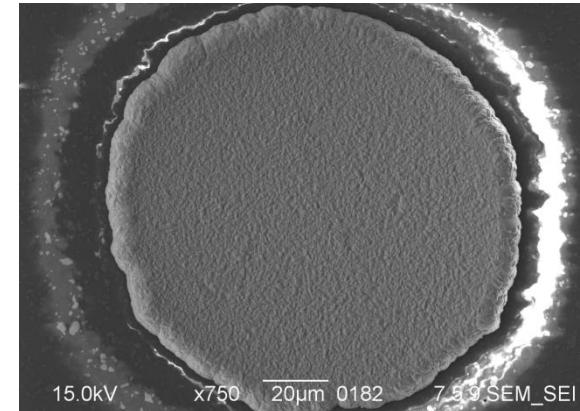
— Realization of electrical interconnection

Anodically Bondable LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) Substrates with Nano-structured Electrical Interconnection

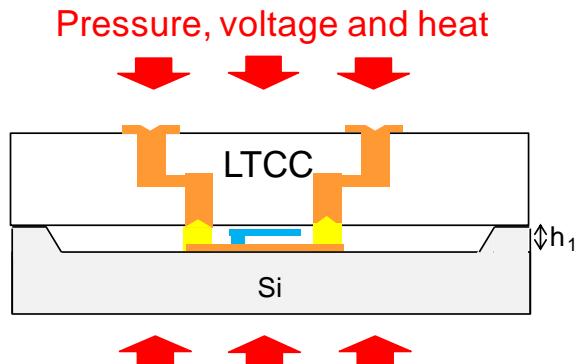


LTCC with electrical
feedthrough for wafer level
packaging

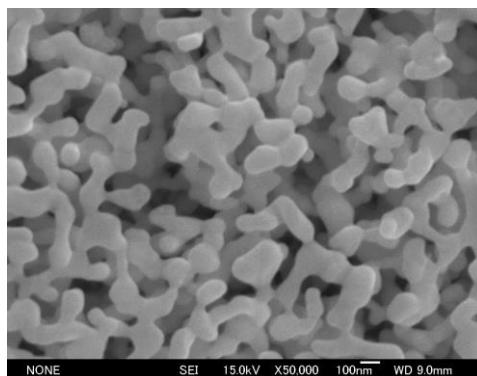
NIKKO
SINCE 1908



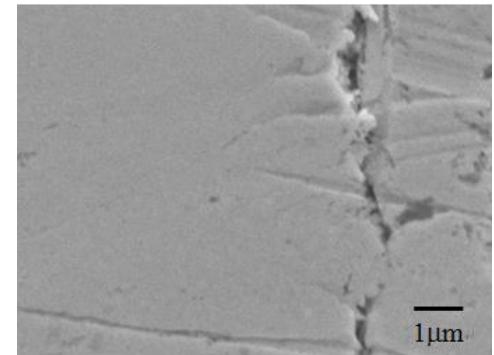
SEM images of the nanoporous
pad on LTCC substrate.



Sponge-like NPG structure destructed
and compressed to height of h_1 .



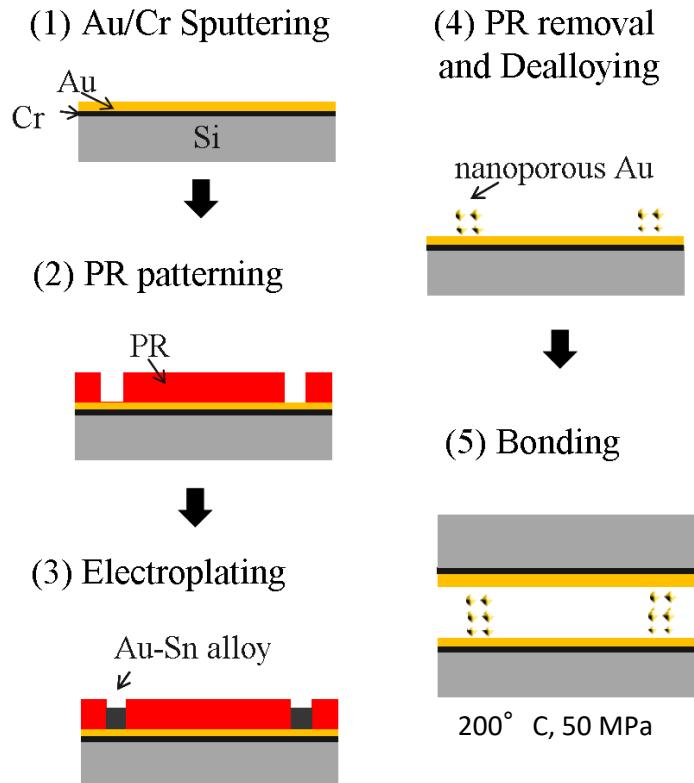
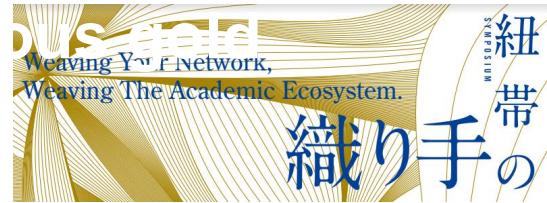
SEM image of the
as-fabricated NPG.



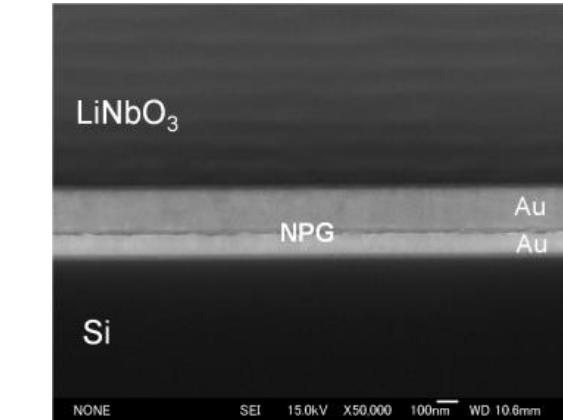
SEM image of the porous
pad after bonding



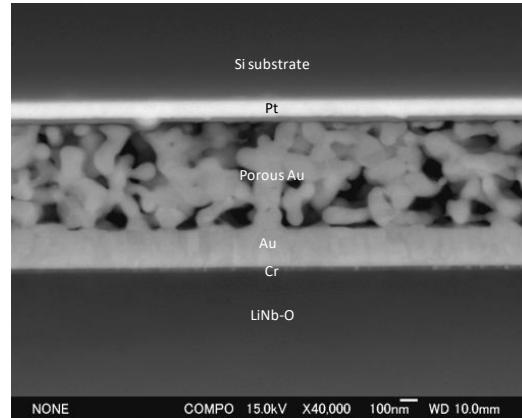
Nanoporous gold for low temperature bonding



The fabrication of nanoporous gold and the bonding process

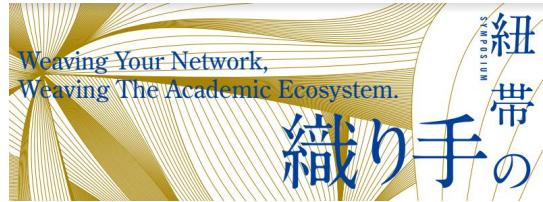


SEM cross section of the bonded substrates



SEM image of bonded Si- LiNbO₃ substrates

田中貴金属社年度最高賞受賞



田中貴金属社内で技術の立ち上げ
三百数十件応募件数

田中貴金属工業株式会社

ゴールド賞 200万円 2件	
東北大学 准教授 林 育蒿	「マイクロ・ナノデバイス集積化に向けた金のナノ構造を用いた低温・常温接合技術」
山形大学 助教 南 豪	「金ゲート電極を用いた有機トランジスタ型バイオセンサの開発」
シルバー賞 50万円 6件	
大阪大学 教授 関谷 毅	「貴金属ナノワイヤー・エラストマー複合材料を活用した柔軟電極の作製と伸縮自在な薄膜生体センサの開発」
東京大学 教授 大越 慎一	「ロジウム-鉄合金を用いた超高性能光スイッチングシステムおよび光磁気メモリーデバイスの開発」
東北大学 准教授 林 大和	「有機前駆体ペイント還元法による 透明導電膜用貴金属ナノワイヤー膜のワンステップ合成とその応用」
東北大学 助教 永沼 博	「スパッタリング用FePt溶融ターゲットを用いたFePt工ピタキシャル極薄膜に関する研究開発」
名古屋大学 教授 鳥本 司	「貴金属コア-酸化物半導体シェルナノ粒子の精密合成と電極触媒への応用」
物質・材料研究機構 主任研究員 荏原 充宏	「再発・転移がん予防のための“貼るがん治療”用新素材の開発」





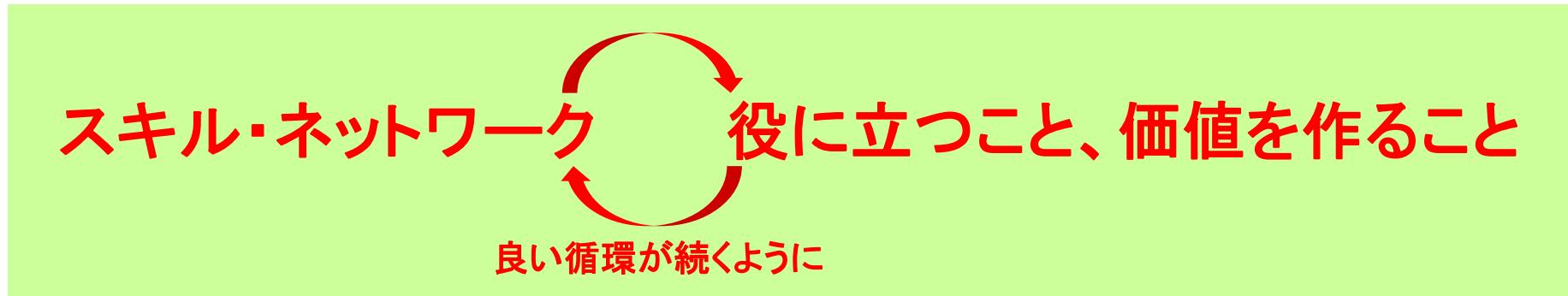
3. 博士号とネットワーク

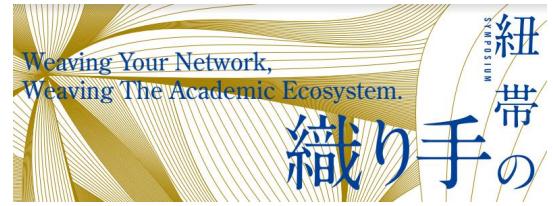
思うこと～



- スキル = 才能 × 努力
全ての役割を頑張って果たすこと
研究を好きにする ⇌ 好きな研究はうまくいく

- ネットワーク = コミュニケーション能力 × 努力 × 心
外国語・コミュニケーション能力向上
異分野・異文化の良さを取り入れ、視野を広げる





Thank you for your attention!